PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2003-043261

(43) Date of publication of application: 13.02.2003

(51)Int CL

GO2B 5/30 1/1335 GO2F

(21)Application number: 2001-233500

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

01.08.2001

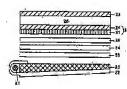
(72)Inventor: NAGAI MICHIO ANDO TAKUMI

(54) LIGHT SCATTERING POLARIZING ELEMENT, POLARIZING PLATE AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To accurately adjust refractive indexes of an optically isotropic continuous phase and an optically anisotropic discontinuous phase.

SOLUTION: In the polarizing state, in which a light scattering polarizing element having a polarization selecting layer selectively transmitting specified polarized light and selectively scattering other polarized light and a light absorbing polarizing element having a polarization selecting layer selectively transmitting specified polarized light and selectively absorbing other polarized light are laminated, the polarization selecting layer of the light scattering polarizing element is composed of the optically isotropic continuous phase and the optically anisotropic discontinuous phase. A polymer matrix and a refractive index regulator are added to the optically isotropic continuous phase to control the difference between the refractive indexes of the optically isotropic continuous phase and the optically anisotropic discontinuous phase in the transmission axis direction to <0.01 even when a difference between the refractive indexes of the polymer matrix and the optically anisotropic discontinuous phase in the transmission axis direction is ≥0.01.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出順公開番号 特開2003-43261 (P2003-43261A)

(43)公開日 平成15年2月13日(2003.2.13)

| (51) Int.Cl. | | 徽別記号 | FΙ | | | テーマコード(参考) |
|--------------|--------|------|---------|--------|-----|------------|
| G 0 2 B | 5/30 | | G 0 2 B | 5/30 | | 2H049 |
| G 0 2 F | 1/1335 | 510 | G02F | 1/1335 | 510 | 2H091 |

審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全 25 頁)

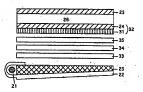
| (21)出願番号 | 特顧2001-233500(P2001-233500) | (71)出願人 | |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| (22) 出顧日 | 平成13年8月1日(2001.8.1) | | 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地 |
| | | (72)発明者 | 永井 道夫 |
| | | | 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内 |
| | | (72)発明者 | |
| | | (12/)0978 | 神奈川県南足柄市中招210番地 富士写真 |
| | | | フイルム株式会社内 |
| | | (74)代理人 | 100074675 |
| | | | 弁理士 柳川 泰男 |
| | | | |
| | | | 最終頁に続く |

(54) 【発明の名称】 光散乱型偏光素子、偏光板および被晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 光学的等方性連続相の屈折率と光学的異 方性不連続相の屈折率とを的確に調整する。

【解決手段】 透明支持体上に、所定の偏光を澄択的に 透過し、他の偏光を選択的に散乱する偏光避択層を有す る光散乱型低光素子と、所定の偏光を選択的に透過し、 他の偏光を選択的に吸収する偏光破圧制です。光微吸 型偏光素子とが積層されている偏光板において、光散乱 型偏光素子とが積層されている偏光板において、光散乱 型偏光素子とが積層されている偏光板において、光散乱 型偏光素子の偏光避択層を、光学的等方性連続相に光学 的異方性不連続相とから構成し、光学的等方性連続相に ボリマーマトリックスと屈打率高離整剤とを拡加し、ボリマーマトリックスの屈打率上学的異方性不加続相の 過軸方向の屈折率との差の0、01以上であっても、光 学的等方性道能相の屈折率と光等の0、01以上であっても、光 学的等方性道能相の屈折率と光等の0、01次端にする。



【特許請求の節囲】

【請求項1】 所定の偏光を選択的に透過し、他の偏光 を選択的に散乱する偏光選択層を有する光散乱型偏光素 子であって、偏光選択層が、光学的等方性連続相と光学 的異方性不連続相とからなり、光学的等方性連続相がポ リマーマトリックスと屈折率調整剤とを含み、ポリマー マトリックスの屈折率と光学的異方性不連続相の透過軸 方向の屈折率との差が 0.01以上であり、光学的等方 性連続相の屈折率と光学的異方性不連続相の透過軸方向 光散乱型偏光素子。

【請求項2】 光学的等方性連続相の屈折率と、光学的 異方性不連続相の遅相軸方向の屈折率との差が0.05 以上である請求項1に記載の光散乱型偏光奏子。

【請求項3】 光学的異方性不連締相が、0、01乃至 10 umの平均径を有する請求項1に記載の光散乱型偏 光表子。

【請求項4】 ポリマーマトリックスが、ポリビニルア ルコールまたは変性ポリビニルアルコールである請求項 1 に記載の光散利型偏光素子。

【請求項5】 屈折率調整剤が、微粒子またはポリマー である請求項1に記載の光散乱型偏光素子。

【請求項6】 光学的異方性不連続相が、液晶性化合物 を含む請求項1に記載の光散乱型偏光素子。

【請求項7】 光学的異方性不連続相が、重合性基を有 する液晶性化合物の重合生成物を含む請求項6に記載の 光散乱型偏光素子。

【請求項8】 透明支持体上に、所定の偏光を選択的に 透過し、他の偏光を選択的に散乱する偏光選択層を有す る光散乱型偏光素子と、所定の偏光を選択的に透過し、 他の偏光を選択的に吸収する偏光選択層を有する光吸収 型偏光素子とが積層されており、光散乱型偏光素子の偏 光透過軸と光吸収型偏光素子の偏光透過軸とが実質的に 平行となるように配置されている偏光板であって、光散 乱型偏光素子の偏光選択層が、光学的等方性連続相と光 学的異方性不連続相とからなり、光学的等方性連続相が ポリマーマトリックスと屈折率調整剤とを含み、ポリマ ーマトリックスの屈折率と光学的異方性不連続相の透過 軸方向の屈折率との差が0.01以上であり、光学的等 方性連続相の屈折率と光学的異方性不連続相の透過軸方 40 向の屈折率との差が0.01未満であることを特徴とす る偏光板。

【請求項9】 光吸収型偏光素子の偏光度が、99%以 上である請求項8に記載の偏光板。

【請求項10】 透明支持体が、セルローストリアセテ ートフイルムからなる請求項8に記載の偏光板。

【請求項11】 セルローストリアセテートフイルム が、ハロゲン化炭化水素を溶媒として実質的に使用せず に製造されたフイルムである請求項10に記載の偏光 板。

【請求項12】 偏光板が、さらにディスコティック化 合物からなる光学異方層を有し、光学異方層、光吸収型 偏光素子、そして光散乱型偏光素子の順に積層されてい る請求項8に記載の偏光板。

【請求項13】 バックライト、偏光板、液晶セル、そ して偏光板が、この順に積層されている液晶表示装置で あって、バックライト側の偏光板が、透明支持体上に、 所定の偏光を選択的に透過し、他の偏光を選択的に散乱 する偏光選択層を有する光散乱型偏光素子と、所定の偏 の屈折率との差が0.01未満であることを特徴とする 10 光を選択的に汚過し、他の偏光を選択的に吸収する偏光 選択層を有する米吸収型偏光素子とが積層され、光散利 型偏光素子の偏光透過軸と光吸収型偏光素子の偏光透過 軸とが実質的に平行となるように配置され、光散乱型偏 光素子の偏光選択層が、光学的等方性連続相と光学的異 方性不連続相とからなり、光学的等方性連続相がポリマ ーマトリックスと屈折率調整剤とを含み、ポリマーマト リックスの屈折率と光学的異方性不連続相の透過軸方向 の屈折率との差が 0.01以上であり、そして、光学的 等方性連続相の屈折率と光学的異方性不連続相の誘過軸 20 方向の屈折率との差が0.01未満である偏光板である。 ことを特徴とする液晶表示装置。

> 【請求項14】 バックライト側の偏光板が、さらにデ ィスコティック化合物からなる光学異方層を有し、光学 異方層、光吸収型偏光素子、そして光散乱型偏光素子の 順に積層されている請求項13に記載の液晶表示装置。

> 【請求項15】 ディスコティック化合物からなる光学 異方層が、光学異方性の透明支持体を有し、ディスコテ イック化合物の円盤面の法線の該透明支持体面への正射 影の平均方向と該透明支持体の面内遅相軸との角度が実 質的に平行または実質的に垂直または実質的に45°に なり、さらに、該透明支持体の面内遅相軸と光吸収型偏 光素子の面内透過軸とが実質的に平行または実質的に垂 直になるように、光学異方性層、透明支持体および光吸 収型偏光素子が配置されている結束項14に記載の液晶 表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、所定の偏光を選択 的に透過し、他の偏光を選択的に散乱する偏光選択層を 有する光散乱型偏光素子に関する。また、本発明は、光 散乱型偏光素子と、所定の偏光を選択的に透過し、他の 偏光を選択的に吸収する偏光選択層を有する光吸収型偏 光素子とが積層されている偏光板にも関する。さらに本 発明は、偏光板を用いて光の利用効率が改善された液晶 表示装置にも関する。

[0002]

【従来の技術】太陽光のような自然光やランプのような 通常の人為的光源からの光は無偏光(ランダム偏光)で あるが、偏光素子を用いることで偏光(直線偏光、円偏 50 光、楕円偏光)成分を取り出すことができる。取り出し

た偏光は、様々な光学機器に利用できる。現在広く普及 している液晶表示装置は、偏光の性質を利用して画像を 表示する装置であるとも言える。広義の偏光素子には、 直線偏光素子、円偏光素子および楕円偏光素子が含まれ る。ただし、通常の(狭義の)偏光素子は、直線偏光素 子を意味する。本明細書においても、特に規定しない 「偏光表子」は、直線偏光表子を意味する。直線偏光素 子は、最も基本的な偏光素子である。

【0003】直線偏光素子としては、一般にポリビニル アルコール系フイルムからなる光吸収型偏光素子が用い 10 られている。ポリビニルアルコール系偏光素子は、ポリ ビニルアルコール系フイルムを延伸しヨウ素または二色 性染料を吸着することにより製造する。偏光素子の透過 軸(偏光軸)は、フイルムの延伸方向に垂直な方向に相 当する。光吸収型偏光素子は、偏光軸に平行な偏光成分 のみを透過して、それと直交方向の偏光成分を吸収す る。従って、光の利用効率は、理論的に50% (実際に はさらに低い値) 以下である。

【0004】偏光板の光学吸収による損失を抑制する手 法としては、透過型液晶表示装置において異方性散乱方 20 式による光源の光利用効率向上手段が知られており、輝 度向上フイルムとして広く使用されている。異方性散乱 型偏光素子は、高分子と液晶の複合体を延伸したフィル ムが光学的に異方性の散乱体となる性質を利用したもの であり(リキッドクリスタルズ、1993年、15巻、 NO. 3、395~407頁に記載)、光吸収型偏光素 子と同様に、偏光軸と平行な偏光成分のみを透過する。 ただし、異方性散乱型偏光素子では、偏光軸と直交方向 の偏光成分を吸収せずに前方もしくは後方に散乱し、偏 光素子の光の利用効率を向上させる。また、WO97/30 32223号、WO97/32224号、WO97/3 2225号、WO97/32226号の各明細書および 特開平9-274108号、同11-174231号の 各公報には、正の固有複屈折性ポリマーと負の固有複屈 折性ポリマーをブレンドし一軸延伸することで異方性散 乱体を作製する方法が提案されている。

【0005】特表平11-509014号公報におい て、光学的等方性連続相の原析率と光学的異方性不連続 相の透過軸側の屈折率とが実質的に等しくすることが知 られている。しかしながら、光散乱型偏光素子の光の利 40 用率を充分に向上させるには、この他に、光学的等方性 連続相は無色透明であり、延伸しやすいことが必要であ り、また光学的異方性不連続相の透過軸側と遅相軸側の 屈折率が大きいことが必要であるが、これらの要件を具 備した材料の選択は極めて困難であった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従来の光散乱型偏光素 子では、偏光素子の任意の偏光面を持つ偏光による拡散 光を含む全光線透過率のうち、全光線透過率が最大とな る偏光面での透過率Tmaxが低く、光の利用率を十分 50 【0011】(8)透明支持体上に、所定の偏光を選択

に向上させることが困難だった。そこで光学的等方性連 統相の屈折率と光学的異方性不連続相の透過軸側の屈折 率とが実質的に等しくする必要がある。光学的等方性連 続相は無色透明であり、延伸しやすいことが要求される が、一般的にそのような材料は少なく、異方性不連続相 の透過軸側の屈折率にあわせた光学的等方性連続相の選 択は難しい。また光学的異方性不連続相の透過軸側の屈 折率の調整は困難であることから、光学的等方性連続相 の屈折率と光学的異方性不連続相の透過軸側の屈折率と が実質的に等しくするためには、光学的等方性連続相の 屈折率の調整が不可欠となる。

【0007】本発明の目的は、光学的等方性連続相の屈 折率と光学的異方性不連続相の屈折率とを的確に調整す ることである。本発明の別の目的は、光の利用効率を充 分に向上させることができる光散乱型偏光素子を提供す ることである。本発明のさらに別の目的は、光の利用効 率が高い積層型の偏光板を提供することである。本発明 のさらにまた別の目的は、明るい表示画像が得られる液 晶表示装置を提供することでもある。

[0008]

- 【課題を解決するための手段】本発明の目的は、下記 (1)~(7)の光散乱型偏光素子、下記(8)~(1 2) の偏光板および下記(13)~(15)の液晶表示 装置により達成された。
- (1) 所定の偏光を選択的に透過し、他の偏光を選択的 に散乱する偏光選択層を有する光散乱型偏光素子であっ て、偏光選択層が、光学的等方性連続相と光学的異方性 不連続相とからなり、光学的等方性連続相がポリマーマ トリックスと屈折率調整剤とを含み、ポリマーマトリッ クスの屈折率と光学的異方性不連続相の透過軸方向の屈 折率との差が0.01以上であり、光学的等方性連続相 の屈折率と光学的異方性不連続相の诱過軸方向の屈折率 との差が0.01未満であることを特徴とする光散乱型 偏光索子。
- 【0009】(2)光学的等方性連続相の屈折率と、光 学的異方性不連続相の遅相軸方向の屈折率との差が0. 05以上である請求項1に記載の光散乱型偏光素子。
- (3) 光学的異方性不連続相が、0.01乃至10 μm の平均径を有する請求項1に記載の光散乱型偏光素子。 (4) ポリマーマトリックスが、ポリビニルアルコール または変性ポリビニルアルコールである請求項1に記載 の光散乱型偏光素子。
- 【0010】(5) 屈折率調整剤が、微粒子またはポリ マーである請求項1に記載の光散乱型偏光素子。
- (6) 光学的異方性不連続相が、液晶性化合物を含む請 求項1に記載の光散乱型偏光素子。
- (7) 光学的異方性不連続相が、重合性基を有する液晶 性化合物の重合生成物を含む請求項6に記載の光散乱型 偏光素子。

的に透過し、他の偏光を選択的に散乱する偏光選択層を 有する光散乱型偏光素子と、所定の偏光を選択的に透過 1... 他の偏光を選択的に吸収する偏光選択層を有する光 吸収型偏光素子とが積層されており、光散乱型偏光素子 の偏光透過軸と光吸収型偏光素子の偏光透過軸とが実質 的に平行となるように配置されている偏光板であって、 光散乱型偏光素子の偏光選択層が、光学的等方性連続相 と光学的異方性不連続相とからなり、光学的等方性連続 相がポリマーマトリックスと屈折率調整剤とを含み、ポ リマーマトリックスの屈折率と光学的異方性不連続相の 10 透過軸方向の屈折率との差が0.01以上であり、光学 的等方性連続相の屈折率と光学的異方性不連続相の透過 軸方向の屈折率との差が0.01未満であることを特徴 とする偏光板。

【0012】(9)光吸収型偏光素子の偏光度が、99 %以上である請求項8に記載の偏光板。

(10)透明支持体が、セルローストリアセテートフイ ルムからなる請求項8に記載の偏光板。

(11) セルローストリアセテートフイルムが、ハロゲ ン化炭化水素を溶媒として実質的に使用せずに製造され 20 たフイルムである請求項10に記載の偏光板。

(12) 偏光板が、さらにディスコティック化合物から なる光学界方層を有し、光学異方層、光吸収型偏光素 子、そして光散乱型偏光素子の順に積層されている請求 項8に記載の偏光板。

【0013】(13)バックライト、偏光板、液晶セ ル、そして偏光板が、この順に積層されている液晶表示 装置であって、バックライト側の偏光板が、透明支持体 上に、所定の偏光を選択的に透過し、他の偏光を選択的 に散乱する偏光選択層を有する光散乱型偏光素子と、所 30 定の偏光を選択的に透過し、他の偏光を選択的に吸収す る偏光選択層を有する光吸収型偏光素子とが積層され、 光散乱型偏光素子の偏光透過軸と光吸収型偏光素子の偏 光秀過軸とが実質的に平行となるように配置され、光散 乱型偏光素子の偏光選択層が、光学的等方性連続相と光 学的異方性不連続相とからなり、光学的等方性連続相が ポリマーマトリックスと屈折率調整剤とを含み、ポリマ ーマトリックスの屈折率と光学的異方性不連続相の透過 軸方向の屈折率との差が 0.01以上であり、そして、 光学的等方件連続相の屈折率と光学的異方性不連続相の 40 透過軸方向の屈折率との差が0.01未満である偏光板 であることを特徴とする液晶表示装置。

【0014】 (14) バックライト側の偏光板が、さら にディスコティック化合物からなる光学異方層を有し、 光学異方層、光吸収型偏光素子、そして光散乱型偏光素 子の順に積層されている請求項13に記載の液晶表示装 置。

(15) ディスコティック化合物からなる光学異方層 が、光学異方性の透明支持体を有し、ディスコティック 化合物の円盤面の法線の該透明支持体面への正射影の平 50 (21)から出射され、反射板(22)および導光板

均方向と該透明支持体の面内遅相軸との角度が実質的に 平行または実質的に垂直または実質的に45°になり、 さらに、該透明支持体の面内遅相軸と光吸収型偏光素子 の面内透過軸とが実質的に平行または実質的に垂直にな るように、光学異方性層、透明支持体および光吸収型偏 光素子が配置されている請求項14に記載の液晶表示装 鄑.

【0015】なお、本明細書において、「実質的に垂 直」、「実質的に平行」あるいは「実質的に45°」と は、厳密な角度よりも±5°未満の範囲内であることを 意味する。この範囲は、±4°未満であることが好まし く、±3*未満であることがさらに好ましく、±2*未 満であることが最も好ましい。また、本明細書におい て、「遅相軸(slow axis) I は屈折率が最大となる方向 を、そして「透過軸 (transmission axis) 」は透過率 が最大となる方向をそれぞれ意味する。

[0016] 【発明の実施の形態】(光学フイルムおよび液晶表示装 置の構成)図1は、光散乱型偏光素子の基本的な構成を 示す断面模式図である。図1に示す光散乱型偏光素子で は、透明支持体(11)上において、偏光選択層(1 2) が光学的等方性連続相(13)と光学的異方性不連 続相(14)から構成されている。不連続相(14)は 複屈折を有する光学異方性化合物からなる。不連続相の 二つの屈折率 (n1およびn2) は、用いる光学的異方 性化合物の性質あるいは不連続相内における配向度によ り異なる。図1に示す光散乱型偏光素子が機能するため には、光学的異方性不連続相(14)の二つの屈折率 (n 1 およびn 2) の一方が、光学的等方性連続相の屈 折率と実質的に等しい値、すなわち0,01未満となる ことが必要である。屈折率が実質的に等しくなる屈折率 (n1またはn2) の方向が、偏光選択層の透過軸に相 当する。

【0017】図2は、光吸収型偏光素子のみを用いた従 来の液晶表示装置を示す断面模式図である。図2に示す 液晶表示装置は、光源として最裏面にエッジライト方式 のバックライト光源 (21) を配置し、裏面より順に、 バックライトの光を表面に出射させる反射板(22)お よび導光板 (23) を有する。導光板を用いない直下型 バックライト使用タイプの液晶表示装置もある。光源の トには、両側を2枚の光吸収型偏光素子(24、25) により挟持されてなる液晶セル (26) が配置されてい る。2枚の光吸収型偏光素子と液晶セルとの組み合わせ により、画像を表示する。光源 (21) から出射された 光は、下側の光吸収型偏光素子(24)によって、少な くとも50%吸収される。

【0018】図3は、光吸収型偏光素子と光散乱型偏光 素子とを積層した偏光板を用いた液晶表示装置を示す断 面模式図である。図3に示す液晶表示装置では、光源

(23) を経由した光は散乱シート (33) により面内 で輝度が均一化され、光を所定方向に集光する機能を有 する集光性フイルム (34) により、ユーザが見ること の無い極端に斜め方向の光を正面付近に集光させて輝度 を向上させる。集光性フイルム (34) では逆にユーザ が見る可能性のある正面よりやや斜め方向の光を減少さ せるが、光吸収型偏光素子(24)と光散乱型偏光素子 (31) とを積層した偏光板 (32) によって適度に拡 散される。光散乱型偏光素子(31)によって、下側の 選択的に透過し、透過軸と直交する偏光の一部は前方散 乱による偏光解消によって偏光面が透過軸方向に揃えら れることにより利用効率が向上する。また、透過軸と直 交する偏光の一部は、後方散乱によって光源(21)側 へ戻り、導光板 (23) により偏光解消されて反射板 (22) で反射され、再び光散乱型偏光素子 (31) に

戻って再利用されることによっても、利用効率が向上す

る。以上の結果、自然な輝度の視野角分布が得られるこ

とになる。 【0019】図4は、光吸収型偏光素子と光散乱型偏光 20 素子とを積層した偏光板を用いた別の液晶表示装置を示 す断面模式図である。図4に示す液晶表示装置では、光 源(21)から出射され、反射板(22)および導光板 (23) を経由した光は散乱シート (33) により面内 で輝度が均一化され、光を所定方向に集光する機能を有 する事光性フイルム(34)および集光性フイルム(3 5) により、ユーザが見ることの無い極端に斜め方向の 光を正面付近に集光させて輝度をさらに向上させる。図 3では集光性フイルム(34)は一枚のみ用いられてい るので液晶表示装置の上下方向もしくは左右方向のみの 30 集光を行っているが、 図4ではさらに集光性フイルム (35) を用いているため、上下方向および左右方向の 集光を行いさらに輝度を向上させる。光吸収型偏光素子

(24) と光散乱型偏光素子 (31) とを積層した偏光

板(32)は、さらに図3に示す液晶表示装置と同様の

原理で輝度を向上させる。 【0020】 (透明支持体) 偏光板は、少なくとも一枚 の透明支持体を有することが好ましい。一枚の透明支持 体を光散乱型偏光素子と光吸収型偏光素子とで共有する こともできる。また、光散乱型偏光素子と光吸収型偏光 40 素子とが、それぞれ透明支持体を有することもできる。 また、光散利型偏光素子または光吸収型偏光素子の偏光 選択層の両面を、二枚の透明支持体で保護してもよい。 透明支持体が「透明」であるとは、光線透過率が80% 以上であることを意味する。また、透明支持体は、正面 から見たときに光学的等方性を有することが好ましい。 従って、透明支持体は小さい固有複屈折を有する材料か ら形成することが好ましい。ただし、固有複屈折の大き い素材(例、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリア

っても、フイルム製造 (例えば、溶液流延や溶融押し出 し)条件、あるいは縦、横方向の延伸条件を適宜調節す ることによって、光学的等方性のフイルムを得ることが できる。

【0021】透明支持体としては、ガラス板またはポリ マーフイルムを用いることができる。ポリマーフイルム が好ましい。フイルムを形成するポリマーの例には、ポ リオレフィン (例、ポリエチレン)、ノルボルネン樹 脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタ 光吸収型偏光素子 (24) の透過軸と同じ方向の偏光は 10 レート、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリスチ レン (例、シンジオタクチックポリスチレン)、ポリア リレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリ 塩化ビニル、ポリビニルアルコール、セルロースエステ ル (例、セルロースアセテート) が含まれる。二種額以 上のポリマーを混合したフイルムを用いてもよい。市販 のポリマー (例、ゼオネックス、日本ゼオン(株)製; ARTON、ISR (株) 製: フジタック、富士写真フ イルム (株) 製を使用することもできる。透明支持体 は、偏光選択層 (特に光吸収型偏光素子の偏光選択層)

の保護機能を有することが好ましい。保護機能の観点で は、セルロールアセテートフイルムが好ましい。セルロ ースアセテートの酢化度は、55乃至61.5%(セル ロールジアセテートまたはセルローストリアセテート) であることが好ましく、59万至61%(セルロースト リアセテート) であることがさらに好ましい。

【0022】セルローストリアセテートフイルムを透明 支持体として使用する場合、セルローストリアセテート フイルムは、ハロゲン化炭化水素を溶媒として実質的に 使用せずに製造されたフイルムであることが好ましい。 従来のセルローストリアセテートフイルムは、一般にハ ロゲン化炭化水素(特に塩化メチレン)を溶媒として製 造されていた。しかし、環境問題から、ハロゲン化炭化 水素の使用は徐々に制限されている。一方、ハロゲン化 炭化水素以外の有機溶媒では、セルローストリアセテー トを溶解させることは困難であった。特開平9-955 38号、同9-95544号および同9-95557号 の各公報には、冷却によってセルローストリアセテート を通常の有機溶媒 (炭素原子数3乃至12のエステル、 エーテル、ケトンまたはアルコール) に溶解する方法が 開示されている。この方法を用いることで、ハロゲン化 炭化水素を溶媒として実質的に使用せずに製造されたセ ルローストリアセテートフイルムを製造することができ る。この「実質的に使用せずに」とは、溶媒中のハロゲ ン化炭化水素の量が、5質量%以下(好ましくは1質量 %以下)であることを意味する。また、製造されたセル ローストリアセテートフイルムから、ハロゲン化炭化水 素が全く検出されないことが好ましい。

【0023】透明支持体の厚みは、10万至500 um が好ましく、40万至200μmがさらに好ましい。透 リレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン)であ 50 明支持体に表面処理(例、化学処理、機械処理、コロナ 処理、グロー放電処理)を行ってもよい。化学処理とし ては、ケン化処理が代表的である。透明支持体と、偏光 選択層のような隣接層とを密着させるため、透明支持体 に下途り層を設けることができる。セルローストリアセ テートフイルムを透明支持体として用いる場合は、下途 り層を、ゼラチン、ポリ (メタ) アクリレート、ポリ (メタ) アクリル酸エステル、ポリ (メタ) アクリルア ミド、ポリスチレン、ポリブタジエンあるいはこれらの 共重合体から形成することができる。

は、所定の偏光を選択的に透過し、他の偏光を選択的に 反射または散乱する偏光選択層を有する。上記「所定の 偏光」と「他の偏光」とは、一般に偏光面が互いに直交 する。光散乱型偏光素子の偏光選択層は、光学的等方性 連続相と光学的異方性不連続相とからなる。光学的等方 性連続相は、偏光選択層の5乃至95質量%であること が好ましく、20万至90質量%であることがさらに好 ましく、50乃至80質量%であることが最も好まし い。光学的等方性連続相の「光学的等方性」とは、具体 的には、光学的異方性が 0.05未満であることを意味 20 する (光学的異方性は、後述する光学的異方性不連続相 について定義する)。また光学的等方性連続相は無色透 明であることが望ましい。光学的等方性連続相には、光 学的等方性連続相の屈折率と光学的異方性不連続相の誘 過軸方向の屈折率との差を0.01未満にするために屈 折率関整剤を添加する。

【0025】屈折率調整剤は、無色透明であることが好 ましい。屈折率調整剤としては、微粒子またはポリマー を用いることが好ましい。微粒子は、無機微粒子が好ま しく、金属酸化物(例、二酸化チタン、酸化スズ、シリ 30 スルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアリレート、ポ カ) 循粒子が特に好ましい。微粒子のサイズは、球相当 径で0.001μm乃至1μmであることが好ましく、 0.01 m m m m m であることがさらに好まし い、ポリマーとしては、塩化ビニリデンおよびスルホン 酸ポリマー (例、ポリスチレンスルホン酸)) またはそ の塩が好ましい。ポリマーは、ラテックスの状態で、光 学等方性連続相に添加することができる。屈折率調整剤 の屈折率と光学的等方性連続相を形成するポリマーマト リックスの屈折率との差は0.01万至0.20である ことが好ましい。屈折率調整剤の屈折率が光学的等方性 40 連続相の屈折率よりも大きい場合は、添加後の光学的等 方件連続相の屈折率は大きくなり、屈折率調整剤の屈折 率が光学的等方性連続相の屈折率よりも小さい場合は、 添加後の光学的等方性連続相の屈折率は小さくなる。 れにより光学的等方性連続相の原折率は光学的異方性不 連続相の诱渦軸方向の屈折率にあわせて微調整すること ができる。屈折率調整剤の添加量は、光学的等方性連続 相のポリマーマトリックス100質量部に対して、0. 1 乃至 1 0 0 質量部が好ましく、1 乃至 8 0 質量部がさ らに好ましい。

【0026】光学的等方性連続相は、ポリマーマトリッ クスから形成する。使用するポリマーは、偏光選択層の 形成段階(例えば、層の途布液の状態)からポリマーで あってもよいし、偏光選択層の形成段階ではモノマーで あって、その後、重合によりポリマーを形成してもよ い。ポリマーマトリックスのポリマーとしては、光学的 等方性が高いポリマーを用いる。ただし、固有複屈折が 比較的大きいとされるポリマー (例、ポリカーボネー ト、ポリスチレン)であっても、複屈折を低くするため

- 【0024】(光学的等方性連続相)光散乱型偏光素子 10 の添加剤により光学的等方性にすることで光学的等方性 連続相に使用することもできる。光学的等方性連続相の ポリマーマトリックスに使用するポリマーの例には、タ ンパク質 (例、ゼラチン、カゼイン) 、多糖類 (例、ア ガロース、ヤルロース、プルラン、カラギーナン、ポリ ガラクツロン酸、アルギン酸)、セルロースエーテル、 セルロースエステル (例、セルロースアセテート、セル ロースジアセテート、セルローストリアセテート、セル ロースプロピオネート、セルロースプチレート、セルロ ースアセテートプロビオネート、セルロースニトレー
 - ト)、ポリオレフィン(例、ポリエチレン、ポリプロピ レン、ポリメチルペンテン)、ポリオレフィン誘導体 (例、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコール、変性ポ リビニルアルコール、ノルボルネン樹脂)、ポリスチレ ン (例、シンジオタクチックポリスチレン)、ポリエス テル (ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフ タレート、ポリカーボネート、ポリー1、4ーシクロへ キサンジメチレンテレフタレート、ポリエチレン-1. 2-ジフェノキシエタン-4. 4'-ジカルボキシレー ト、ポリプチレンテレフタレート)、ポリアミド、ポリ
 - リエーテルイミド、ポリエーテルケトン、ポリアクリル 酸エステルおよびポリメタクリル酸エステル(例、メチ ルメタクリレート) が含まれる。 【0027】二種類以上のポリマーを混合して用いても

よい。市販のポリマー(例、ゼオネックス、日本ゼオン (株) 製; ARTON、JSR (株) 製; フジタック (富士写真フイルム(株)製)を使用することもでき る。光学的等方性連続相のポリマーを形成するためのモ ノマーは、熱または電離放射線照射により重合させるこ とができる。モノマーの重合性基の例には、エチレン性 不飽和二重結合、イソシアナート基、エポキシ基、アジ リジン基、オキサゾリン基、アルデヒド基、カルボニル 基、ヒドラジン基、カルボキシル基、メチロール基、活 性メチレン基、ビニルスルホ基、酸無水結合 (-CO-O-CO-)、シアノアクリレート基、メラミン、エー テル化メチロール、エステル結合、ウレタン結合および 金属アルコキシド (テトラメトキシシラン) 構造が含ま れる。エチレン性不飽和二重結合が好ましい。二個以上 のエチレン性不飽和重合性基を有するモノマーを用い 50 て、架橋構造を有するポリマーを形成することもでき

る。 【0028】二個以上のエチレン性不飽和結合を有する モノマーの例には、多価アルコールと (メタ) アクリル 酸とのエステル (例、エチレングリコールジ (メタ) ア クリレート、1、4-ジクロヘキサンジアクリレート、 ペンタエリスリトールテトラ (メタ) アクリレート)、 ペンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレート、トリ メチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、トリメ チロールエタントリ (メタ) アクリレート、ジペンタエ リスリトールテトラ (メタ) アクリレート、ジペンタエ 10 リスリトールペンタ (メタ) アクリレート、ペンタエリ スリトールヘキサ (メタ) アクリレート、1、3、5-シクロヘキサントリオールトリアクリレート、ポリウレ タンポリアクリレート、ポリエステルポリアクリレー ト)、ビニルベンゼンおよびその誘導体(例、1、4-ジビニルベンゼン、4-ビニル安息香酸-2-アクリロ イルエチルエステル、1、4-ジビニルシクロヘキサノ ン)、ビニルスルホン(例、ジビニルスルホン)、アク リルアミド (例、メチレンピスアクリルアミド) および メタクリルアミドが含まれる。

【0023】光学的場方性連接検由は無色透明であり、延伸しやすいことが必要である。そのためには、ボリビニルアルコールまたは突性ボリビニルアルコールは、一般に、ボリモニルをケン化して得られる。ボリビニルアルコールは、前酸ビニルの像)返し単位を含むこと(ケンに度が100条共満)もある。変性ボリビニルアルコールは、前酸ビニルの像)返し単位を含むこと(ケンに度が100条共満)もある。変性ボリビニルアルコールは、一般に、前酸ビニルと他のモノマ30る。(何例、不整カルルが、微、不起丸ルホホルボナルルボールルは、一般に、前酸ビニルと他のモノマ30る。「年の(例、不整カルルが、微、大型丸の水が、水フィン、ビニルエーテル)との共重合体をケン化して得られる。また、ボリビニルアルコールを合成してから、変性基で修飾することもできる。

[0030] なお、光飲鬼型原法素子へ入針する光に対する反射率を低下させることにより、パックライト光の利用効率を向止させることができる。そのためには、光学的等力性連続性を構成するポリマーマトリックスの平均照折率 (n) は、1.70以下であることが考ましく、1.60以下であることが考らればして、1.540以下であることがありましい。ここで、平均照桁率 (n) 以下であることが美も扮ましい。ここで、平均照桁率 (n) 以下であて変きれる。

n = (n x + n y + n z) / 3

式中、nxは、面内の遅相軸方向の屈折率であり;nyは、面内の進相軸方向の屈折率であり;そして、nzは、厚み方向の屈折率である。

【0031】 (光学的異方性不連続相) 光学的異方性不連続相は、偏光選択層の3質量%以上であることが好ま

しく、4質量%以上であることがより好ましく、5質量%以上であることがさらに好ましく、10質量%以上であることが必ちにま好ましく、20質量%以上であることが最も好ましい、光学的現力性不連続相は、偏光運搬回95質量%以下であることが好ましく、80質量%以下であることがらい好ましく、50質量%以下であることがらい好ましく、50質量%以下であることが最も好ましい。大学的異力性不連続相に派遣性化合物から形成されることが好ましい。大学的異力性不連続相の透過輸力向の屈折率と光学的時方性連続相の透過輸力向の屈折率と光学的時方性連続相の透過輸力的の居折率は測整することが望ましいが、光学的等方性連続相に屈折率調整剤を添加まることが、光学的等方性連続相に屈折率調整剤を添加まることが、光学的等方性連続相に屈折率調整剤を添加まることが、光学的等方性連続相に屈折率調整剤を添加まるに前述を力を発生を発して変勢。

【0033】棒状液晶性化合物については、季刊化学総 説第22巻液晶の化学(1994年)日本化学会編の第 4章、第7章および第11章、および液晶デバイスハン ドブック日本学術振興会第142委員会編の第3章に記 載がある。棒状液晶性化合物の固有複屈折は、0,00 1以上であることが好ましく、0.05以上であること がさらに好ましく、0.10以上であることが最も好ま しい。棒状液晶性化合物は、重合性基(重合架橋性基を 含む)を有することが好ましい。重合性基としては、不 飽和重合性基、エポキシ基またはアジリジニル基が好ま しく、不飽和重合性基がさらに好ましく、エチレン性不 飽和重合性基が最も好ましい。棒状液晶性化合物は、短 軸方向に対してほぼ対称となる分子構造を有することが 好ましい。そのためには、棒状分子構造の両端に重合性 基を有することが好ましい。以下に、棒状液晶性化合物 の例を示す。

[0034]

【化1】

[0035]

[0036]

[0037]

【化4】

[0038]

【0039】 【化6】

40

17

(1126)

\$\frac{\partial \text{5}}{\partial \text{5}} \\ \frac{\partial \text{5}}

[0041]

[0040]

31) CH₂ (N32) CH₂ (N33) CH₂ (N34) CH₂ (N34) CH₂ (N34) CH₂ (N35) CH₂ (N34) CH

[0042]

【化9】

[0044]

[0046] 40 [化13]

[0048]

【0050】光学的異方性不連続相の「光学的異方性」 とは、具体的には、上述の液晶性化合物から形成される 該不連続相の光学的異方性が、0.05以上であること を意味する。光学的異方性は、偏光選択層の全光線透過 率が最大となる偏光の偏光面を含む軸方向の屈折率 (n 1) と全光線透過率が最小となる偏光の偏光面を含む軸 方向の屈折率 (n 2) との差の絶対値である複屈折(| n1-n2|) に相当する。光学的異方性は、0.05 乃至1.00であることが好ましく、0.10乃至1. 00であることがさらに好ましく、0.15万至1.0 50 (I) 光学的等方性連続相の材料 (一般にポリマー溶

0 であることが最も好ましい。

【0051】光学フイルムが、光散乱型偏光素子として 機能するためには、光学的異方性不連続相の二つの屈折 率 (n 1 および n 2) の一方が、光学的等方性連続相の 屈折率と実質的に等しい(具体的には、差が0.02未 満の)値となることが必要である。屈折率の差は、0. 01未満であることが好ましく、0.001未満である 30 ことがさらに好ましい。連続相と不連続相の屈折率が実 質的に等しい値となる方向が、偏光選択層の透過軸に相 当する。光学的異方性不連続相は、粒子または液滴の状 態で、光学的等方性連続相中に分散している。粒子また は液滴の平均粒径(粒子または液滴の平面領域をほぼ同 面積の円で近似した近似円形の平均径)は、0.01乃 至10 μ mであることが好ましく、0.05乃至5 μ m であることがさらに好ましく、0.05乃至1μmであ ることが最も好ましい。粒子または液滴の形状について は、特に制限はない。実質的に球状(平均アスペクト比 40 が2以下)であっても、表面積が大きな不定形であって もよい。

【0052】光学的異方性不連続相には、液晶性化合物 に加えて、可塑剤、ポリマーパインダーあるいは光重合 開始剤を、必要に応じて添加することができる。可塑剤 は、重合性を有することが好ましい。

【0053】 (偏光選択層形成) 光散乱型偏光素子の偏 光選択層は、前述の光学的等方性連続相および光学的異 方性不連続相を用いて、下記 (I) ~ (III) の順序で 形成できる。

液) 中に、屈折率調整剤および光学的異方性不連続相の 材料を、乳化または分散する。

(II) 得られた塗布液を支持体上に塗布および乾燥す

(III) 延伸により光学的異方性不連続相の光学的異方性

を発現(液晶性化合物ならば配向)させる。 【0054】(I) の乳化または分散は、機拌機(例. ホモジナイザー)あるいは混練機(例、サンドミル、コ ロイドミル)を用いることが好ましい。界面活性剤を添 加して、光学的異方件不連続相の粒径を微細かつ均一に 10 調節してもよい。また、界面活性剤により光学的異方性 不連続相の分散安定性を改善することもできる。界面活 性剤は、光学的等方性連続相の溶媒が水である場合(光 学的等方性連続相のポリマーが水溶性である場合) に特 に有効である。 ノニオン界面活性剤、アニオン界面活性 剤、カチオン界面活性剤および両性界面活性剤のいずれ も使用できる。

【0055】ノニオン界面活性剤としては、ポリオキシ エチレン、ポリオキシプロピレン、ポリオキシブチレ ン、ポリグリシジルあるいはソルビタンを用いることが 20 できる。ノニオン界面活件剤の例には、ポリオキシエチ レンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフ ェニールエーテル、ポリオキシエチレンーポリオキシブ ロピレングリコール、多価アルコール脂肪酸部分エステ ル、ポリオキシエチレン多価アルコール脂肪酸部分エス テル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリグリセ リン脂肪酸エステルおよび脂肪酸ジエタノールアミド、 トリエタノールアミン脂肪酸部分エステルが含まれる。 アニオン界面活性剤としては、カルボン酸塩、硫酸塩、 スルホン酸塩あるいはリン酸エステル塩を用いることが 30 できる。アニオン界面活性剤の例には、脂肪酸塩、アル キルベンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホ ン酸塩、アルキルスルホン酸塩、オレフィンスルホン酸 塩、ジアルキルスルフォコハク酸塩、スルホン化脂肪酸 塩、N-メチル-N-オレイルタウリン、石油スルホン 酸塩、アルキル硫酸塩、硫酸化油脂、ポリオキシエチレ ンアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキ ルフェニルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンスチレ ン化フェニルエーテル硫酸塩、アルキルリン酸塩、ポリ オキシエチレンアルキルエーテルリン酸塩およびナフタ 40 レンスルホン酸塩ホルムアルデヒド縮合物が含まれる。 【0056】カチオン界面活性剤としては、アミン塩、 4級アンモニウム塩あるいはピリジニウム塩を用いるこ とができる。カチオン界面活性剤の例には、第一~第三 脂肪アミン塩、テトラアルキルアンモニウム塩、トリア ルキルベンジルアンモニウム塩、アルキルピリジウム塩 およびアルキルイミダゾリウム塩が含まれる。両性界面 活性剤としては、カルボキシベタインまたはスルホベタ インを用いることができる。両性界而活性剤の例には、

ベタインおよびNートリアルキルーNースルフォアルキ レンアンモニウムベタインが含まれる。界面活性剤につ いては、「界面活性剤の応用(幸書房、刈米孝夫著、昭 和55年9月1日発行) 」に記載がある。界面活性剤の使用 量は、不連続相1g当たり、0.001乃至1gである ことが好ましく、0.01乃至0.1gであることがさ らに好ましい。

28

【0057】 (II) の塗布は、公知の塗布方法(例、デ ィップコート法、エアーナイフコート法、カーテンコー ト法、ローラーコート法、ワイヤーバーコート法、グラ ビアコート法、押し出しコート法、スピンコート法、印 刷コート法、スプレイコート法およびスライドコート 法) により実施できる。連続途布が可能である方法、す なわち、ディップコート法、カーテンコート法、押し出 しコート法 (米国特許2681294号明細書記載)、 ローラーコート法およびスライドコート法が好ましい。 二以上の層(二以上の層から成る偏光選択層、あるいは 偏光選択層と他の層)とを同時に途布してもよい。同時 途布の方法については、米国特許2761791号、同 2941898号、同3508947号、同35265 28号の各明細書および原崎勇次著、コーティング工 学、253頁、朝倉書店(1973)に記載がある。偏 光選択層中で、光学的異方性不連続相の粒径に厚み方向 で分布をつける場合は、C型重層途布法を採用すること が好ましい。

【0058】形成する偏光選択層の厚さは、0.1 um 以上であることが好ましく、1μm以上であることがよ り好ましく、3μm以上であることがさらに好ましく、 10 m以上であることが最も好ましい。偏光選択層の 厚さは、1000 µ m以下であることが好ましく、50 Oμm以下であることがより好ましく、300μm以下 であることがさらに好ましく、100μm以下であるこ とがさらにまた好ましく、70 u m以下であることが最 も好ましい。偏光選択層は、上記のように、任意の支持 体(例えば、バンドまたはドラムのような無端支持体) の上に形成し、支持体から剥ぎ取ってから(III)の延 伸を実施し、それを透明支持体にラミネートすることが できる。

【0059】 (III)延伸法

延伸法を用いて液晶性化合物を配向させる場合、光学的 等方件連続相と光学的異方性分散相とからなる異方性散 乱層は上記方法によって、バンドまたはドラムのような 無端支持体、あるいは透明支持体に途布した後、剥ぎ取 ってから延伸し、透明支持体にラミネートして形成する こともできる。また、透明支持体に塗布した後、そのま ま延伸して用いるか、別の透明支持体とラミネートまた は別の適朋支持体に転写して形成することもできる。 【0060】延伸倍率は特に分散相が液晶性化合物の場 合、ヨウ素系吸収型偏光フイルムのように4万至10倍 N-トリアルキル-N-カルボキシメチルアンモニウム 50 もの高延伸倍率は必要でないため、生産性の観点から

3. 0倍以下が好ましく、2. 5倍以下がさらに好ましい。延伸時の温度は延伸しやすくするために25℃以上が好ましく、40℃以上がより好ましい。また、延伸時の湿度は30%以上が好ましく、50%以上がより好ましい。

【0061】延伸法で形成された偏光避状層では、任意の偏光而をもつ偏光に対し、拡散光を含む全光線透過率 が最大となる偏光面での透過率Tmaxは、90%以上 が好ましく、92%以上がより好ましい。また、該全光 繰透過率が最小となる偏光面での透過率Tminは、3 10 7%以下が好ましく、35%以下がより好ましい。

[0062] 光学的異方性不連続相には、液晶性化合物 に加えて、可塑剤、ボリマーバインダーあるいは光重合 開始剤を、必要に応じて添加することができる。可塑剤 は、重合性を有することが好ましい。

18、塩白セモ・オンビールがよどか、 「0063」 代級収整個光素子)光吸収整個光素子 は、所定の偏光を選択的に透過し、他の偏光を選択的に 吸収する偏光選択層を有する。上記「所定の偏光」と 「他の備光」とは、一般に備光面が互いに直交する。光 吸収型偏光素子の偏光選択層は、一般にポリビニルアル 20 コール系フイルムからなる光吸収型偏光素子が用いられ ている。ポリビニルアルコール系フイルムを延伸し、ョ ウ素または二色性染料を吸着することにより光吸収型編 光素子の偏光選択層が得られる。光吸収型偏光素子の透 過軸(備光時)は、フイルムの延伸方向に整直な方向に 相当する。光吸収型偏光素子の偏光度は、99%以上で あることが好ましい。備光度は、下記式で定義される値 である。

偏光度=100 { (P-C) / (P+C) } " 式中、Pは透過軸を平行にした二枚の偏光素子を透過す 30 る光の透過率であり;そして、Cは透過軸を直交させた 二枚の偏光素子を透過する光の透過率である。光吸収型 偏光素子は、市販されており、市販品を用いてもよい。 【0064】 (偏光板) 光散乱型偏光素子と、光吸収型 偏光素子とを積層して偏光板として用いる。原則とし て、光散乱型偏光素子の透過軸と光吸収型偏光素子の透 過軸とは、実質的に平行になるように配置する。光散乱
 型偏光素子の偏光選択層側表面に、反射防止層を設ける こともできる。反射防止層により表面反射が減少し、結 果としてディスプレイの輝度を上昇させることができ る。反射防止層としては、低屈折率層と高屈折率層の積 層体(日本写真学会誌29、137頁(1966)記 載) あるいは低屈折率層一層のみを設けることができ る。

【0065】偏光板と港島表示装慶の光学補償シートと を組み合わせることもできる。偏光板と光学補償フイル ムとを組み合わせると、液島表示装置の視野育を着しく 拡大し、高い輝度の確依が得られる。透明支乾支持体上 にディスコティック該島性化合物から形成した光学異方 性層を有する光学補償シート(特許第2587398号 50 たは実質が圧垂直になるように、光学異方性歴と光学異

公報記載)が好ましい。光学補償シートの透明支持体 は、偏光板の透明支持体 (前途) とは異なり、光学的異 方性を有することが好ましい。特別平7-191217 分公報に記載されているように、光学補償シートと偏光 板と一体化することもできる。

【0066】 (液晶表示装置) 偏光板は、液晶表示装置 に組み込んで使用する。本発明は、液晶表示装置がツイ ストネマチック配向モードの液晶セル、ベンド配向モー ドの液晶セルまたは水平配向モードの液晶セルを有する 場合に、特に効果がある。透過型液晶表示装置では、液 晶セルの両側 (バックライト側と観察者側) に二枚の偏 光板を使用する。偏光板をバックライト側の偏光板とし て使用すると、液晶表示装置の光の利用効率を改善でき る。 本発明に従う偏光板は、 バックライト付き誘過型の 液晶表示装置のバックライト側の偏光板として、光散乱 型偏光素子が光吸収型偏光素子よりバックライト側にな るように配置して用いる。これにより、光吸収型偏光素 子のみからなる偏光板を用いた液晶表示装置よりもバッ クライト光の偏光板透過率を高くなる。その結果、明る く鮮明な画像を表示できる。光吸収型偏光素子の光吸収 軸に平行な偏光成分は、偏光素子内部でその100%近 くが吸収される。本発明に従う偏光板においては、光吸 収型偏光素子の光吸収軸と光散乱型偏光素子の散乱軸が 平行に配置されている。そのため、バックライトの光吸 収軸に平行な偏光成分は、最初に入射する異方性散乱層 で強く散乱を受け、後方散乱光がバックライト側に戻さ

【0067】後方散乱光の大部分は、バックライト部分 (例えば、導光板、光拡散板、集光シート) で散乱反射 された後に再び異方性散乱層に入射する。この再入射し た光は、散乱に基づく偏光解消を受けて楕円偏光になる ため、偏光素子の光透過軸に平行な偏光成分が出現す る。また、前方散乱光についても僅かに散乱解消によっ て楕円偏光となるため、光透過軸に平行な偏光成分が出 現する。これらの結果として、偏光素子の光透過軸に平 行な偏光成分が増加し、トータルでバックライト光の偏 光素子透過率が上昇する。一体型の偏光板の偏光度につ いては、一体化された偏光板の高い偏光度がそのまま維 持され、偏光素子単独の偏光度と同等以上の値を得るこ とができる。ツイストネマチック (TN) 配向モードの 被晶セルは、最も普通に (特に、TFT液晶表示装置 に) 用いられている液晶セルであって、様々な文献に記 載がある。本発明の偏光板と光学異方性透明支持体上に ディスコティック液晶性化合物から形成した光学異方性 層を有する光学補償シートとを一体化した積層体を、ツ イストネマチック配向モードの液晶表示装置に組み込む 場合、ディスコティック液晶性化合物の円盤面の法線の 光学異方性透明支持体面への正射影の平均方向と光学異 方性透明支持体の面内遅相軸との角度が実質的に平行ま

方性透明支持体とを配置する。また、光学異方性透明支 持体の面内遅相軸と偏光素子の面内透過軸とは、実質的 に平行または実質的に垂直になるように、光学異方性诱 明支持体と偏光素子とを配置する。

【0068】ベンド配向モードの液晶セルは、セル中央 部の液晶分子がねじれ配向していてもよい。ベンド配向 液晶セルでは、液晶性化合物の屈折率異方性nと、液晶 セルの液晶層の厚み d との積 (n d) は、輝度と視野角 を両立させるために、100万至2000nmの範囲で あることが好ましく、150万至1700nmの範囲で 10 あることがさらに好ましく、500万至1500nmの 範囲であることが最も好ましい。 偏光板と光学異方性透 明支持体上にディスコティック液晶性化合物から形成し た光学異方性層を有する光学補償シートとを一体化した 積層体を、ベンド配向モードの液晶表示装置に組み込む 場合、ディスコティック液晶性化合物の円盤面の法線の 光学異方性透明支持体面への正射影の平均方向と光学異 方性透明支持体の面内遅相軸との角度が実質的に45° になるように、光学異方性層と光学異方性透明支持体と を配置する。また、光学異方性透明支持体の面内遅相軸 20 と偏光素子の面内透過軸とが実質的に平行または実質的 に垂直になるように、透明支持体と偏光素子とを配置す

【0069】水平配向液晶セルでは、液晶性化合物の屈 折率異方性nと、液晶セルの液晶層の厚みdとの積(n d) は、輝度と視野角を両立させるために、100万至 2000nmの範囲にあることが好ましく、100万至 1000nmの範囲にあることがさらに好ましく、10 0乃至700nmの範囲にあることが最も好ましい。本 イック液晶性化合物から形成した光学異方性層を有する 光学補償シートとを一体化した積層体を、水平配向モー ドの液晶表示装置に組み込む場合、ディスコティック液 品性化合物の円盤面の法線の光学異方性透明支持体面へ の正射影の平均方向と光学異方性透明支持体の面内遅相 軸との角度が実質的に45°になるように、光学異方性 層と光学異方性透明支持体とを配置する。また、光学異 方性透明支持体の面内遅相軸と偏光素子の面内透過軸と が実質的に平行または実質的に垂直になるように、光学 異方性秀明支持体と偏光素子とを配置する。液晶セル は、いずれも、ノーマリーホワイトモード (NWモー ド) またはノーマリーブラックモード (NBモード) で 用いることができる。

[0070]

【実施例】「実施例1]

(屈折率の測定) 偏光素子の製造後では屈折率の測定が 難しいため、製造前に光学的等方性連続相と光学的異方 性不連続相との屈折率を測定した。ポリビニルアルコー ル (光学的等方性連続相のポリマーマトリックス) 9質

1質量部を水90質量部に加え、加熱しながら溶解し た。得られた溶液を高屈折率ガラス上に塗布し、乾燥し た。形成したポリビニルアルコール膜(光学的等方性 相) の屈折率をナトリウムのD線においてアッベ屈折計 で測定したところ、いずれの方向の屈折率も1.521 であった。垂直配向剤を高屈折率ガラス上に滴下し、擦 ることで配向膜を作製した。その垂直配向膜上に液晶 (ADK5029C、起電化製)を滴下し屈折率をアッ ベ屈折計で測定したところ、偏光方向の屈折率 (ne) は1.742、偏光方向と直交する方向の屈折率(n

o) は1.522であった。 【0071】(光散乱型偏光素子の作製)ポリビニルア ルコール9質量部と球相当粒径0.015μmの二酸化 チタン微粒子1質量部を水90質量部に加え、加熱しな がら溶解した。得られた溶液に、液晶 (ADK5029 C、旭電化製) 2. 5質量部を添加し、ホモジナイザー を用いて乳化した。光学異方性不連続相の平均径は0. 25 μmであった。ポリエチレンテレフタレートフィル ム (透明支持体) に、得られた乳化液を塗布し、乾燥し た。形成した厚さ60 u mの被膜をポリエチレンテレフ タレートフィルムからはがし、温度40℃、湿度60% の下で2.5倍に延伸した後に120℃で3分間加熱し 熱固定することで、光散乱型偏光素子を作製した。

【0072】 (偏光素子の作製) 作製した光散乱型偏光 素子と、市販の光吸収型偏光素子(偏光度:99.9 %) とを接着剤を介して積層し、偏光素子を作製した。 偏光素子を液晶表示装置用バックライトの上に配置し た。光散乱型偏光素子の透過軸(光学的等方性連続相の 屈折率と光学的異方性不連続相の屈折率とが実質的に等 発明の偏光素子と光学異方性透明支持体上にディスコテ 30 しくなる方向)と光吸収型偏光素子の透過軸とは、平行 になるように配置した。その状態で透過率を測定したと ころ、44.5%であった。

【0073】 [実施例2] (屈折率の測定) ポリビニルアルコール (光学的等方性 連続相のポリマーマトリックス) 9質量部と球相当粒径 0.07μmのシリカ微粒子1質量部を水90質量部に 加え、加熱しながら溶解した。得られた溶液を高屈折率 ガラス上に塗布し、乾燥した。形成したポリビニルアル コール膜(光学的等方性相)の屈折率をナトリウムのD 線においてアッベ屈折計で測定したところ、いずれの方 向の屈折率も1.506であった。垂直配向剤を高屈折 率ガラス上に滴下し、布でこすることで配向膜を作製し た。その垂直配向膜上に液晶化合物 (N-50とN-5 1の等モル混合物)を滴下し屈折率をアッベ屈折計で測 定したところ、偏光方向の屈折率 (ne) は1.87 5、偏光方向と直交する方向の屈折率(no)は1.5 05であった。

【0074】 (光散乱型偏光素子の作製) ポリビニルア ルコール9 質量部と球相当粒径 0.07 μmのシリカ微 量部と球相当粒径0.015μmの二酸化チタン微粒子 50 粒子1質量部を水90質量部に加え、加熱しながら溶解 した。得られた溶液に、液晶化合物(N-50とN-51の等エル混合物)2.5質量前を添加し、ホモジナイナーを用いて乳化した。ボリエチレンテレフタレートフィルム(透明支持体)に、得られた乳化酸を塗布し、乾燥した。形成した厚さ40μmの被膜をボリエチレンテレフタレートフィルムがらはがし、温度40℃。3分間加熱し熱固定することで、光散乱型偏光素子を作製した。光学的異方性不連続相の平均径は0.30μmであった光学的異方性不連続相の平均径は0.30μmであった光学的異方性不連続相の平均径は0.30μmであった

[0075] (儒/坂の作即)作取した形数型艦光差 子と、市販の光吸改型偏光素子(偏光度:99.9%) とを接着剤を介して積層し、偏光板を作製した。偏光板 を被遇患来装置用バックライトの上に配置した。光散乱 型偏光業子の透過軸(光学か等力性連続側の単析率と光 学の異外法で連続槽の屋所率とが実質的に等してある。 と光吸収型偏光素子の透過軸とは、平行になるよう に配度した。その状態で透過率を測定したところ、4 4.5%であった。

【0076】 [比較例1]

(屈折率の潮定) ポリピニルアルコール (失学的等方性 連続相のポリマーマトリックス) 10 質量能を木90 質 量部に加え、加熱しながら溶解した。得られた溶液を高 屈折率ガラス上に塗布し、乾燥した。形成したポリピニ ルアルコール膜 (光学的等方性相) の届折率をナトリウ ムの1線においてアンベ服折針で測定したところ、いず れの方向の屈折率も1.514であった。垂直配向膜を 作製した。その垂直配向膜上に液晶化合物 (N-56) を滴下し脂が率をアッベ服折計で測定したところ、偏光 方向の屈折率(ne)は1.943、編光方向と直です 方向の屈折率(ne)は1.943、編光方向と直交す ろ方向の屈折率(no)は1.533であった。

【0077】 (光散乱型偏光素子の作製) ポリビニルア ルコール10質量形を水90質量部に加え、加熱しなが ら溶解した。待られた溶液に、造血化合物 (N-56) 2.5質量部を添加し、ホモジナイザーを用いて乳化した。ポリエチレンテレフタレートフィルム (透明支持 か) に、得られた乳化液を塗布し、乾燥した。形成した 厚さ30μmの被限をポリエデレンテレフタレートフィ ルムからはがし、温度40℃、湿度60%の下で2.5 40 低に延伸した後に120℃で3分間加熱し熱固定することで、光散乱型偏光素子を作製した。

【0078】 (編光板の作製) 作製した光版乱型偏光素 子と、市販の光表収型個光素子 (編光度:99.9%) とを接着剤を介して積層し、偏光板を作製した。 偏光板 を液晶表示装鑑用パックライトの上に配置した。光散私 型編光素子の透過軸 (光学的等方性連続相の屈折率と光** * 学的異方性不連続相の屈折率とが実質的に等しくなる方 向) と光吸収型偏光素子の透過軸とは、平行になるよう に配置した。その状態で透過率を測定したところ、4 2.5%であった。

【0079】 [実施例3]

(屈折率の測定) ポリピニルアルコール (光学的等方性 連続相のポリマーマトリックス) 5 質量部とポリスチレ ンスルホン酸カリウム5 質量部を入り質量部に入り 加熱しながら溶解した。得られた溶液を高揺折率ガラス 上に塗布し、乾燥した。形成したポリピニルアルコール

- 10 上に除布し、乾燥した、形然したポリピニルアルコール 膜(光学的等)性相)の照行率をナトリウムのD線にお いてアッペ部計行初度したところ、いずれの方向の屈 折率も1.533であった。垂直配向剤を高限行率ガラ ス上に満下し、布でニすることで配向膜を作製した。そ の垂直起向膜上に液晶化を修(N-56)を質下し脛折 率をアッペ報折針で測定したところ。個光方向の屈折率 (ne)は1.943、編光方向と直交する方向の屈折 率(no)は1.533であった。
- 【0080】 (朱散乱型順次業子の作製)ポリビニルフ ルコール5質量前とポリステレンスルホン酸カリウム5 質量前を水90質量部に加え、加熱しながら溶解した。 得られた溶液に、液晶化合物 (N-56) 2.5質量部 を指加し、ホモジナイザーを用いて乳化した。光学的異 方性不連続相の平均径は0.30μmであった。ポリエ チレンテレフタレートフィルム (透明支神体) に、得ら れた乳化液を塗布し、乾燥した。形式した厚さ30円 し、温度40℃、湿度60%の下で2.5倍に延伸した 30型電光素子を存製した。 2000年20円 2000年20日 20

【0081】(編光板の作製)作製した光散乱型偏光素 子と、市販の光漿収型偏光業子(偏光度:99、9%) を被着剤を小して積層し、偏光板を作製した。編光板 を被晶表示装置用バックライトの上に配置した。光散乱 型偏光素子の透過軸(光学的等力性連続相の患折率と光 学的風方性不影解用の脂所率と光す質的に等しくなる方 向)と光吸収型編光素子の透過軸とは、平行になるよう に配置した。その状態で透過率を測定したところ、4 5、0%であった。

【0082】(光散乱型偏光素子の評価)

1. 風折塞

実施例1、2、3および比較例1について光学的異方性 化合物と光学的等方性化合物の屈折率の測定結果を第1 表に示す。

[0083]

【表1】

第1表

| 35 | | | | 36 |
|----------|----|-----|--------|--------|
| 光散乱型偏光素子 | | n 1 | n 2 | n 3 |
| 実施例1 | 1. | 742 | 1. 522 | 1. 521 |
| 実施例2 | 1. | 875 | 1.505 | 1.506 |
| 比較例1 | 1. | 943 | 1.533 | 1.514 |
| 実施例3 | 1. | 943 | 1.533 | 1.533 |

【0084】2. 光線透過率 光散乱型偏光素子の光線透過率をヘイズメーター(MO DEL1001DP、日本電色工業(株)製)を用いて 10 線透過率の測定結果を第2表に示す。 測定した。測定は光源とフイルムの間に偏光素子を挿入

して行い、偏光素子の透過軸と偏光選択層の透過軸を同 じにしたものを平行、直交させたものを直交として。光* *線透過率は全光線透過率として評価した。偏光選択性が ある場合、平行の方が直交に比べて高透過率となる。光

[0085]

【表2】

第2表

| 光散乱型 | 全光線 | 透過率 |
|-------------|------|------|
| 偏光素子 | 平行 | 直交 |
| 実施例1 | 92.1 | 34.9 |
| 実施例 2 | 92.2 | 34.2 |
| 比較例1 | 87.6 | 33.0 |
| 実施例3 | 92.5 | 33.8 |

註:全光線透過率の単位は、%である。

【0086】実施例1~3においては、光学的異方性不 連続相の屈折率のn2と光学的等方性連続相の屈折率n 3が近いため、全光線透過率の平行が高くなっている が、比較例1においては、n2とn3に差があるために 全光線透過率の平行は低くなっている。液晶表示装置に 用いるフイルムの全光線透過率の平行は高いほうが優れ 30 【0088】「実施例4】 ている。実施例1~3においては、(n1-n3)の値 に違いがあり (n1-n3) が大きいほうが全光線透過 率の直交の値が小さくなる。全光線透過率の直交の値が 小さいほど後方散乱されやすくなっているので、実施例※

※1~3のフイルムを液晶表示装置に用いることにより、 光の利用効率は大きく向上する。

【0087】[参考例1]市販の光吸収型偏光素子を、 液晶表示装置用バックライトの上に配置した。その状態 で透過率を測定したところ、41%であった。

(光学異方性透明支持体の作製) 下記組成のセルロース アセテート溶液をミキシングタンクに投入し、加熱攪拌

して溶解した。 [0089]

セルロースアセテート溶液組成

| 酢化度60.9%のセルロースアセテート | 100質量部 |
|------------------------|---------|
| TPP (トリフェニルホスフェート) | 7.8質量部 |
| BDP (ビフェニルジフェニルホスフェート) | 3.9質量部 |
| 酢酸メチル | 300質量部 |
| メタノール | 5 4 質量部 |
| 1 ープタノール | 1 1 質量部 |

【0090】別のミキシングタンクに、下記の溶液を加 熱攪拌、溶解して作製し、上記ドーブ474質量部に対★

★し22質量部添加して充分撹拌混合した。 [0091]

レターデーション上昇剤溶液組成

2-ヒドロキシー4-ベンジルオキシベンゾフェノン

12質量部

特開2003-43261

2. 4 ーベンジルオキシベンゾフェノン メチレンクロライド

4質量部 80質量部 20質量部

【0092】セルロースアセテート溶液とレターデーシ ョン上昇剤溶液との混合液 (ドープ) を、流延口から0 に冷却したドラム上に流延した。フイルムの溶媒含有率 70質量%の状態で剥取り、両端をピンテンターに固定 し、3~5質量%の領域で機械方向と垂直方向の延伸率 3%となる間隔に保ちつつ乾燥し、その後多数のロール 10 た。後述の下塗後も、支持体フイルム表面への析出が認 を有する熱処理装置の中を搬送することにより乾燥し た。ガラス転移温度である120を越える領域では、機 械方向の延伸率が実質0%であった。剥取り時に機械方 向に4%延伸するため、機械方向と垂直方向の延伸率と 機械方向の全延伸率の比は0.75となるようにして、 厚さ107μmのセルロースアセテートフイルムを作製*

メタノール

* した。このようにしてセルロースアセテートフイルムを 作製した。得られたフイルムの弾性率は、機械方向(M D) で430kg/mm²、機械方向に垂直な方向(T D) で360kg/mm³、MD/TD比が1. 19で あった。また、Rthは80nm、Reは11nmであっ められず、光学異方性の高いムラのない良好な透明支持 体が得られた。

【0093】(下塗り層の形成)光学異方性透明支持体 に、下記組成の途布液を28m1/m² 途布、乾燥し、 1 μ m のゼラチン下塗り層を塗設した。

[0094]

ゼラチン下塗り層塗布液組成

| ゼラチン | 0. | 5 4 2 質量部 |
|-----------|-----|-----------|
| ホルムアルデヒド | 0. | 136質量前 |
| サリチル酸 | 0. | 160質量部 |
| アセトン | 39. | 1質量部 |
| メタノール | 15. | 8 質量部 |
| メチレンクロライド | 40. | 6 質量部 |
| 水 | 1. | 2質量部 |

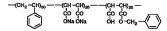
【0095】ゼラチン下途り層の上に下記組成の途布液 % た. を7m1/m² 途布、乾燥して、第2下途り層を設け ※ [0096]

第2下途り層途布液組成

| 下記のアニオン性コポリマー | 0.079質量部 |
|---------------|----------|
| クエン酸モノエチルエステル | 1.01質量部 |
| アセトン | 20質量部 |
| メタノール | 87.7質量部 |
| ★ | 4.05質量部 |

[0097]

★ ★ 【化17】 アニオン性コポリマー



【0098】さらに、光学異方性透明支持体の反対側 ☆バック層を設けた。 に、下記組成の途布液を25m1/m² 塗布、乾燥し、☆ [0099]

バック層塗布液組成

酢化度55%のセルロースジアセテート シリカ系マット剤 (平均粒径: 1 μm) アセトン

メタノール

0.656質量部

0.065質量部

67.9質量部 10.4質量部

【0100】(光学異方性層の形成)第2下途り層の上 に、厚さ0.5 umのポリビニルアルコール系配向膜を 設け、表面をラビング処理した。配向膜の上に、下記の ディスコティック液晶性化合物 9. 1 g、エチレンオキ サイド変性トリメチロールプロパントリアクリレート (SP327. 大阪有機化学(株)製) 0.9g、セル ロースアセテートプチレート (CAB551-0, 2、 イーストマンケミカル社製) 0.2g、セルロースアセ テートプチレート (CAB531-1、イーストマンケ ミカル社製) 0.05g、光重合開始剤(イルガキュア -907、チバガイギー社製) 3.0gおよび光増感剤* ディスコティック化合物

* (カヤキュアーDETX、日本化薬(株)製) 0, 1g を、20.67gのメチルエチルケトンに溶解した途布 液を、#4のワイヤーバーで塗布した。これを、金属の 枠に貼りつけて120℃の高温槽中で3分間加熱し、デ 10 ィスコティック液晶性化合物を配向させた。120℃の まま高圧水銀灯を用いて1分間UV照射し、室温まで放 冷して、ディスコティック液晶性化合物を含む光学異方 性層を形成した。 [0101]

【化18】

【0102】光学異方性層の厚さは、1.9 µmであっ た。光学異方性層と光学異方性透明支持体との積層体 (光学補償シート) のレターデーションを、配向膜のラ ビング方向に沿って測定したところ、光学軸の平均傾斜 角は18.2°、厚み方向のレターデーション(Rth) は156 nm、面内レターデーション(Re)は33 n mであった。

【0103】 (光学異方性層付き偏光板の作製) 延伸し たポリビニルアルコールフイルムにヨウ素を吸着させ て、光吸収型偏光素子を作製した。光吸収型偏光素子の 片側に、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、光学 異方性層と光学異方性透明支持体との積層体を、光学異 方性層が外側となるように貼り付けた。反対側には、ポ リビニルアルコール系接着剤を用いて、実施例2で作製 した光散乱型偏光素子を偏光選択層が外側となるように 40 貼り付けた。光吸収型偏光素子の透過軸と、光学異方性 層と光学異方性透明支持体との積層体の遅相軸とは、平 行になるように配置した。更に光吸収型偏光素子の透過 軸と、光散乱型偏光素子の透過軸(ne方向)も平行に なるように配置し、光学異方性層付き偏光板を作製し た。光学異方性層付き偏光板を光学異方性層を外側にし てアクリル系接着剤を用いてガラス板に貼り付け、高 温、加圧下でエイジングした後、90℃の恒温槽に入 ※

※れ、500時間放置した。偏光素子を調べたところ、剥 離、泡の発生あるいは皺の発生のような問題は全く認め られなかった。さらに500時間(合計1000時間) 9.0℃の恒温槽に入れてから顕べても、剥離、泡の発生 30 あるいは皺の発生のような問題は全く認められなかっ

【0104】 [実施例5]

(液晶表示装置の作製) ITO透明電極が設けられたガ ラス基板の上に、ポリイミド配向膜を設け、ラビング処 理を行った。5μmのスペーサーを介して、二枚の基板 を配向膜が向かい合うように重ねた。配向膜のラビング 方向が直交するように、基板の向きを調節した。基板の 間隙に、棒状液晶性分子(ZL4792、メルク社製) を注入し、液晶層を形成した。液晶性分子のnは0.0 969であった。以上のように作製したTN液晶セルの バックライト側に、実施例4で作製した光学異方性層付 き偏光素子を貼り付け、反対側には光散乱型偏光素子が ない光学異方性層付き偏光素子を貼り付けて、液晶表示 装置を作製した。光学異方性層と光学異方性透明支持体 との積層体の遅相軸と、液晶セルのラビング方向とは、 直交するように配置した。

【0105】具体的な層構成は、以下の順序の通りであ

光吸収型偏光素子 (2) 光学異方性透明支持体(3) 光学異方性屬 (4) TNモードの液晶セル (5) 光学異方性層 (6) 光学異方性透明支持体 (7) 光吸収型偏光素子(8) 透明支持体 (9) 光散乱型偏光素子(10)

バックライト (11)

* いて、波長550 nmにおけるレターデーションを測定 したところ、Reレターデーション値が5nm、Rthレ ターデーション値が120nmであった。

[0108]

【化19】

光学異方性層 (6)、光学異方性透明支持体 (7)、光 吸収型偏光素子 (8)、透明支持体 (9) および光散乱 型偏光素子(10)が、偏光板を構成する。 【0106】液晶表示装置の液晶セルに、電圧を印加 し、白表示2V、黒表示5Vにおける白表示と黒表示と の透過率の比をコントラスト比として、上下左右でコン トラスト比が10.かつ階間反転のない領域を視野角と して測定した。その結果、上下の視野角は125°、左 右の視野角は165°であった。また、正面コントラス 20 トは、230であった。従来の偏光素子を用いた液晶表 示装置と比較したところ、正面輝度が約40%上昇し た。

【0107】[実施例6]

(光学異方性透明支持体の作製) 室温において、平均酢 化度60.9%のセルロースアセテート45質量部、下 記のレターデーション上昇剤1、62質量部、メチレン クロリド232.72質量部、メタノール42.57質 量部およびカーブタノール8.50質量部を混合して、 溶液 (ドープ) を顕製した。得られたドープを、有効長 30 学異方性透明支持体の遅相軸(波長632,8nmで測 6 mのバンド流延機を用いて、乾燥膜厚が100 μ m に なるように流延して乾燥した。得られたセルロースアセ テートフイルム (光学異方性透明支持体) について、エ リプソメーター (M-150、日本分光 (株) 製) を用*

【0109】 (光学異方性層の形成) 光学異方性透明支 特体にゼラチン下途り層を設けた。ゼラチン下途り層の 上に、下記の組成の塗布液を#16のワイヤーバーコー ターで28m1/m² 塗布した。60℃の温風で60 秒, さらに90℃の温風で150秒動爆した。次に、光 定) と45°の方向に、形成した膜に対してラビング処 理を実施した。 [0110]

配向膜塗布液組成

下記の変性ポリピニルアルコール 10質量部 371質量部 水 メタノール 119質量部 グルタルアルデヒド (架橋剤) 0.5質量部

[0111]

[4:20]

変性ポリビニルアルコール

【0112】配向膜上に、実施例4で用いたディスコテ 変成トリメチロールプロパントリアクリレート (V#3 60. 大阪有機化学(株) 製) 4.06g. セルロース アセテートプチレート (CAB551-0, 2、イース トマンケミカル社製) 0.90g、セルロースアセテー トプチレート (CAB531-1、イーストマンケミカ ル社製) 0. 23g、光重合開始剤 (イルガキュアー9 07、チバガイギー社製) 1.35g、増感剤(カヤキ ュアーDETX、日本化薬(株)製) 0.45gを、1 02gのメチルエチルケトンに溶解した途布液を、#3 のワイヤーバーで塗布した。これを金属の枠に貼り付け 20 て、130℃の恒温槽中で2分間加熱し、ディスコティ ック液晶性化合物を配向させた。次に、130で120 W/cm高圧水銀灯を用いて、1分間UV照射しディス コティック化合物を重合させた。その後、室温まで放冷 した。このようにして、光学異方性層を形成した。波長 546nmで測定した光学異方性層のReレターデーシ ョン値は38nmであった。また、円盤面と光学異方性 透明支持体面との間の平均角度(平均傾斜角)は40° であった。

体をアルカリ浴槽中でケン化処理し、 ポリビニルアルコ ールとヨウ素とからなる光吸収型偏光素子の一方の面に 接着剤を介して貼り合わせた。さらに、光学異方性層と 光学界方件透明支持体との積層体の光学界方件透明支持 体面と、光吸収型偏光素子と光学異方性透明支持体との 積層体の光学異方性透明支持体面とを粘着剤を介して貼 り合わせた。光吸収型偏光素子の透過軸と、二枚の光学 異方性透明支持体の遅相軸とは、全て平行に配置した。 光吸収型偏光素子のもう一方の面に、光散乱型偏光素子 を、光吸収型偏光素子の透過軸と光散乱型偏光素子の透 40 過軸(ne方向)とが平行になるように、接着剤を介し て貼り合わせ、楕円偏光板を作製した。

【0114】 (第2楕円偏光板の作製) 光散乱型偏光素 子の代わりに、光学的等方性セルローストリアセテート フイルムを用いた以外は楕円偏光板の作製と同様にし て、第2楕円偏光板を作製した。

【0115】 (ベンド配向液晶セルの作製) ITO電極 付きのガラス基板に、ポリイミド膜を配向膜として設 け、配向際にラビング処理を行った。得られた二枚のガ ラス基板をラビング方向が平行となる配置で向かい合わ 50 用いて、1分間UV照射しディスコティック化合物を重

せ、セルギャップを 6 u mに設定した。セルギャップに イック液晶性化合物 4 1. 0 1 g、エチレンオキサイド 10 n が 0. 1 3 9 6 の液晶性化合物 (Z L I 1 1 3 2 、メ ルク社製)を注入し、ベンド配向液晶セルを作製した。 【0116】 (液晶表示装置の作製) 作製したベンド配 向セルを挟むように、作製した楕円偏光板と第2楕円偏 光板とを貼り付けた。楕円偏光板は光散乱型偏光素子が バックライト側になるように貼り付け、第2楕円偏光板 は光学的等方性セルローストリアセテートフイルムが視 認側になるように貼り付けた。そして、各楕円偏光板の 光学異方性層がセル基板に対面し、液晶セルのラビング 方向とそれに対面する光学異方性層のラビング方向とが 反平行となるように配置した。

【0117】 [実施例7]

(透明支持体の作製)厚さ100μmのセルローストリ アセテートフイルムに、厚さ0.1 μ mのゼラチン下途 り層を設けて、透明支持体を作製した。波長546nm におけるレターデーションを測定したところ、Reレタ ーデーション値が0.6nm、Rthレターデーション値 が35nmであった。

【0118】 (配向膜の形成) 透明支持体のゼラチン下 塗り層の上に、実施例6で用いた配向膜塗布液を#16 【0113】(楕円偏光板の作製) 光学異方性透明支持 30 のワイヤーバーコーターで28m1/m² 塗布した。6 0℃の温風で60秒、さらに90℃の温風で150秒乾 燥した。次に、透明支持体の遅相軸(波長632、8n mで測定)と45°の方向に、形成した膜に対してラビ ング処理を実施した。

【0119】 (光学異方性層の形成) 配向膜上に、実施 例4で用いたディスコティック液晶性化合物41.01 g、エチレンオキサイド変成トリメチロールプロバント リアクリレート (V#360、大阪有機化学(株)製) 06g、セルロースアセテートプチレート(CAB 551-0.2、イーストマンケミカル社製) 0.90 g、セルロースアセテートプチレート (CAB531-1、イーストマンケミカル社製) O. 23g、光重合開 始剤 (イルガキュアー907、チバガイギー社製) 1. 35g、増感剤(カヤキュアーDETX、日本化薬 (株) 製) 0. 45 g を、102 g のメチルエチルケト ンに溶解した塗布液を、#3のワイヤーバーで塗布し た。これを金属の枠に貼り付けて、130℃の恒温槽中 で2分間加熱し、ディスコティック液晶性化合物を配向 させた。次に、130℃で120W/cm高圧水銀灯を

合させた。その後、室温まで放冷した。このようにし て、光学異方性層を形成した。波長546nmで測定し た光学異方性層のReレターデーション値は38nmで あった。また、円盤面と透明支持体面との間の平均角度 (平均傾斜角) は40° であった。

【0120】(楕円偏光板の作製)透明支持体をアルカ り浴槽中で両面ケン化処理した。その透明支持体面を、 ポリビニルアルコールとヨウ素とからなる光吸収型偏光 素子の一方の面に接着剤を介して貼り合わせた。さら に、光学異方性層と透明支持体との結層体の透明支持体 10 而と、光吸収型偏光素子と透明支持体との積層体の透明 支持体面とを粘着剤を介して貼り合わせた。光吸収型偏 光素子の透過軸は、透明支持体の遅相軸と直交させた。 光吸収型偏光素子のもう一方の面に、光散乱型偏光素子 を、光吸収型偏光素子の透過軸と光散乱型偏光素子の透 過軸(ne方向)とが平行になるように、接着剤を介し て貼り合わせ、楕円偏光板を作製した。

【0121】 (第2楕円偏光板の作製) 光散乱型偏光素 子の代わりに、光学的等方性セルローストリアセテート フイルムを用いた以外は楕円偏光素子の作製と同様にし 20 【0125】 て、第2楕円偏光板を作製した。

【0122】 (水平配向液晶セルの作製) ITO電極付*

* きのガラス基板に、ポリイミド膜を配向膜として設け、 配向際にラビング処理を行った。得られた二枚のガラス 基板をラビング方向が反平行となる配置で向かい合わ せ、セルギャップを3. 7 μmに設定した。セルギャッ プにnが0.0988の液晶性化合物(ZLI479 2、メルク社製)を注入し、水平配向液晶セルを作製し

【0123】(液晶表示装置の作製)作製した水平配向 セルを挟むように、作製した楕円偏光板と第2楕円偏光 板とを貼り付けた。楕円偏光板は光散乱型偏光素子がバ ックライト側になるように貼り付け、第2楕円偏光板は 光学的等方件セルローストリアセテートフイルムが視認 側になるように貼り付けた。そして、二枚の楕円偏光板 の光学異方性層がセル基板に対面し、液晶セルのラビン グ方向とそれに対面する光学異方性層のラビング方向と が反平行となるように配置した。

【0124】 (液晶表示装置の評価) 実施例6および7 で作製した液晶表示装置について、視野角と明るさを評 価した。結果を第3表に示す。

[0128]

[表3]

第3表

| 液晶表示装置 | 表示モード | 視野角 (上/下/左/右) | 明るさ |
|--------|-------|--------------------|-------|
| 実施例6 | ベンド配向 | 80° /70° /73° /73° | 600cd |
| 実施例7 | 水平配向 | 75° /45° /56° /55° | 450cd |

【0126】 [実施例8] 実施例1~3、比較例1の偏 30%OPCON製) を用いて測定した。輝度の測定結果を第 光板を用い、図4に示す構成の液晶表示装置を作製し 4表に示す。

【表4】 【0127】 (液晶表示装置の評価) 液晶表示装置の正 面および45度方向の輝度を色彩輝度計(BM-7、T※

第4表

| 液晶表示装置 | 正面方向輝度 | 45度方向輝度 | |
|--------|----------------------|----------------------|--|
| 実施例1 | 290cd/m ² | 143cd/m² | |
| 実施例 2 | 296cd/m2 | 148cd/m2 | |
| 比較例1 | 252cd/m2 | 124cd/m² | |
| 実施例3 | $301 c d/m^{2}$ | 151cd/m ² | |
| | | | |

【図面の簡単な説明】

- 【図1】光散乱型偏光素子の基本的な構成を示す断面模 式図である。
- 【図2】光吸収型偏光素子のみを用いた従来の液晶表示 装置を示す断面模式図である。
- 【図3】光吸収型偏光素子と光散乱型偏光素子とを積層 した偏光板を用いた液晶表示装置を示す断面模式図であ 50 12 偏光選択層

【図4】 光吸収型偏光素子と光散乱型偏光素子とを積層 1.た偏光板を用いた別の液晶表示装置を示す断面模式図 である。

【符号の説明】

11 透明支持体

43

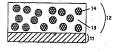
- 13 光学的等方性連続相
- 1 4 光学的異方性不連続相
- 21 バックライト光源
- 22 反射板
- 23 導光板
- 24 下側光吸収型偏光素子

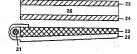
【図1】



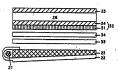
- 26 液晶セル
- 31 光散乱型偏光素子
- 32 偏光板
- 32 偏元板 33 散乱シート
- * 34、35 集光性フイルム

[図2]

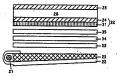




[図3]



【図4】



フロントページの続き

F ターム(参考) 2H049 BA02 BA44 BB03 BB51 BB62 BC01 BC09 BC14 BC22 2H091 FA08X FA08Z FA32X FB02 FB12 FD06 KA01 LA16